

# 11. SENZORY CHEMICKÝCH VELIČIN



**Přednášející:** prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

husak@fel.cvut.cz

http://micro.feld.cvut.cz

tel.: 2 2435 2267

Cvičící: Ing. Adam Bouřa, Ph.D.

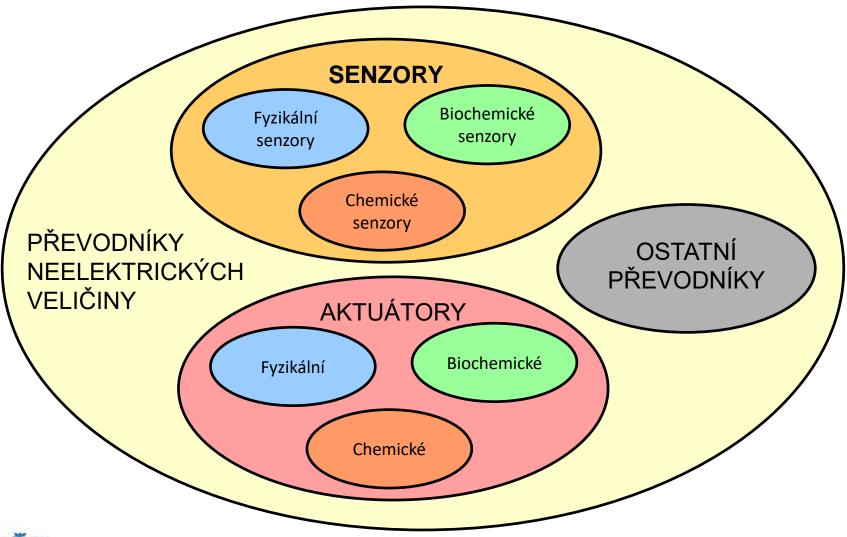
Ing. Alexandr Laposa, Ph.D.

Ing. Tomáš Teplý



## Senzory chemických veličin: Zařazení

Chemické a biochemické mikrosenzory





## Senzory chemických veličin: Hlavní skupiny

- Anorganické senzory tvoří nejpočetnější skupinu senzorů pro chemický průmysl
- Organické vrstvy senzory jsou ve vývoji
- Biosenzory velký rozvoj v nejbližší budoucnosti

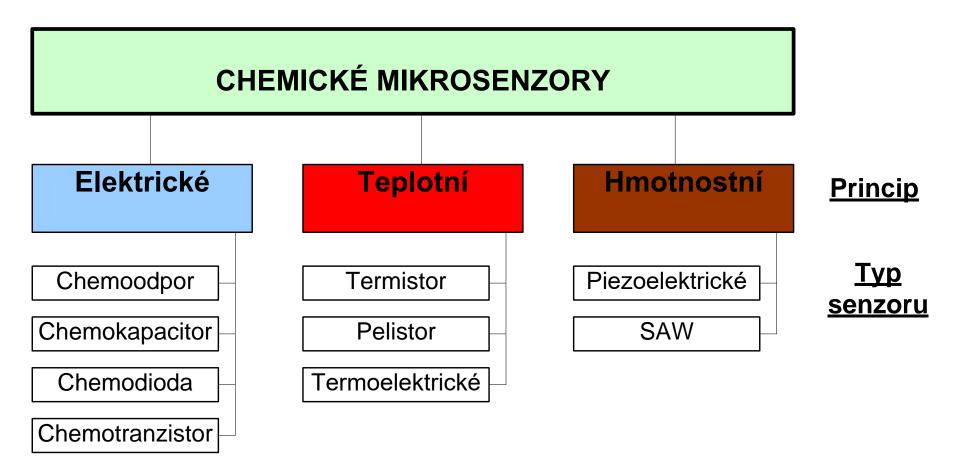


## Senzory chemických veličin: Základní typy

- Polovodičové oxidové senzory
- Kontaktní potenciometrické
- Senzory na principu Seebeckova jevu
- Piezoelektrické
- Vláknové
- Pyroelektrické
- Elektrochemické
- Kapacitní
- ISFET (Iontově selektivní)
- CHEMFET
- Optoelektrické
- Elektrokinetické
- Unipolární tranzistory
- Schottkyho diody
- další



## Mikrosenzory chemických veličin: Základní dělení





## Senzory se změnou vodivosti (chemoodpory, chemorezistory)



## Senzory se změnou vodivosti: Základní rozdělení

#### Rozdělení podle uspořádání

- a) objemové (perličkové)
- b) plošné
  - tlustovrstvové (průměr zrn materiálu asi 0,5 μm)
  - tenkovrstvové (tloušťka vrstvy asi 0,3 μm)

#### Rozdělení podle použitého materiálu

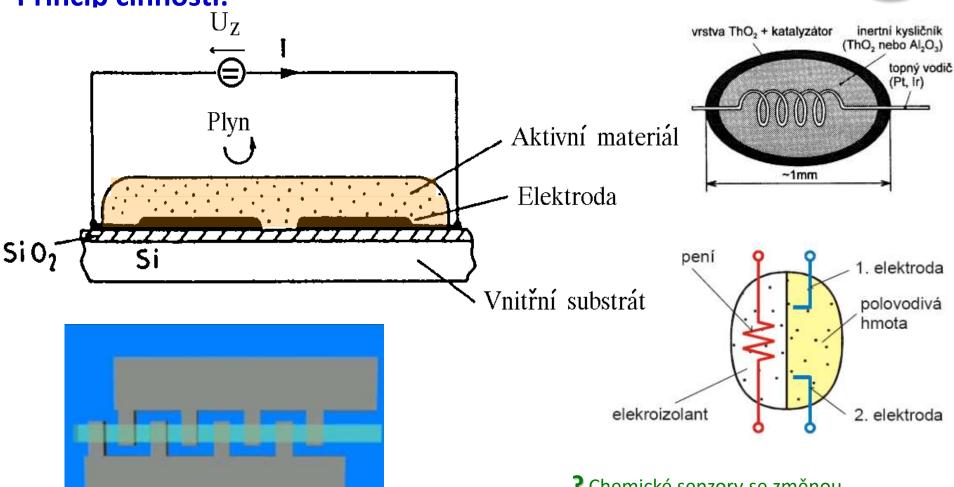
- a) oxidové
- b) organické, příp. polymerové



## Senzory se změnou vodivosti: Princip činnosti







? Chemické senzory se změnou vodivosti (chemoodpor): Nakreslete a vysvětlete princip činnosti, elektronické zapojení pro vyhodnocování informace



## Senzory se změnou vodivosti: Podstata detekce

Chemisorpce molekul plynů – mění elektrické vodivost polovodivých oxidů kovů.

Reakce mezi plynem a citlivým materiálem může být dvou typů.

První typ reakce probíhá na povrchu citlivého materiálu a je připisován výměně volných elektronů mezi materiálem a adsorbovaným plynem.

Druhý typ reakce probíhá uvnitř objemu materiálu a je vyvolán výměnou mezi kyslíkovými ionty plynu a kyslíkovými vakancemi v materiálu.

Povrchové reakce většinou probíhají při nižších teplotách (300 °C ÷ 500 °C).

Objemové reakce při vyšších teplotách (700 °C ÷ 900 °C).

Někdy mohou probíhat oba typy chemických reakcí současně.

Při nízkých teplotách (300 °C ÷ 500 °C) adsorbovaný kyslík na povrchu oxidů kovů vytváří kyslíkové ionty, které tak extrahují volné elektrony z polovodivého materiálu a snižují tím jeho vodivost. Tyto oxidační procesy zahrnují chemisorpci

$$02+e-\rightarrow 02S-$$

nebo disociativní chemisorpci

$$02+2e-\rightarrow 20S-$$

Takto postupně narostlá monovrstva adsorbovaných kyslíkových aniontů vytvoří povrchový náboj (Qs), který vůči zbývajícím volným elektronům uvnitř krystalů představuje odpudivou sílu. Tato odpudivá síla vyvolá přesun ostatních volných elektronů směrem ke středu krystalu a vytváří tak na jeho povrchu vyčerpanou vrstvu. Po přesunu elektronů se mezi sousedními krystaly oxidů kovů vytvoří potenciálová bariéra, která následně vyvolá další snížení elektrické vodivosti vrstvy.

Po následném vystavení citlivé vrstvy redukčnímu plynu (RE), reagují molekuly tohoto plynu s adsorbovanými ionty kyslíku a uvolní tak dříve zachycené elektrony za současného vzniku nových molekul plynu. Tuto rekci lze popsat obecnou rovnicí  $RE+OS-\rightarrow REO+e-$ 

## Senzory se změnou vodivosti: Podstata detekce

Senzorovým, tj. citlivým materiálem v plynových senzorech TGS je oxid kovu, nejčastěji SnO<sub>2</sub>. Když je krystal oxidu kovu, jako je SnO<sub>2</sub>, zahříván na určitou relativně vysokou teplotu na vzduchu, kyslík je adsorbován na povrchu krystalu dr záporným nábojem. Donorové elektrony v krystalovém povrchu jsou přeneseny do adsorbovaného kyslíku, což vede k ponechání kladných nábojů ve vrstvě prostorového náboje. Takto je vytvořený povrchový potenciál, který slouží jako potenciální bariéra proti toku elektronů, obr. 1.

 Elektrický proud protéká senzorem přes mikrokrystaly SnO<sub>2</sub>. Na hranicích zrn tvoří adsorbovaný kyslík potenciální bariéru, která zabraňuje volnému pohybu nosičů. Elektrický

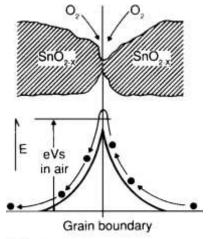
odpor senzoru závisí na této potenciální bariéře.

 Při přítomnosti deoxidačního plynu se povrchová hustota negativně nabitého kyslíku snižuje, takže výška bariéry na hranici zrna se snižuje – obr. 2. Snížená výška bariéry snižuje odpor senzoru.

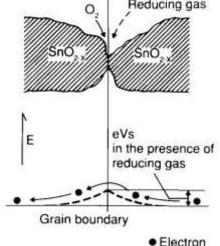
 Vztah mezi odporem senzoru a koncentrací deoxidujícího plynu lze vyjádřit následující rovnicí v určitém rozmezí koncentrace plynu:

$$R = A[C]^{-\alpha}$$

R elektrický odpor senzoru A konstanta [C] Koncentrace plynu α sklon charakteristiky Rs

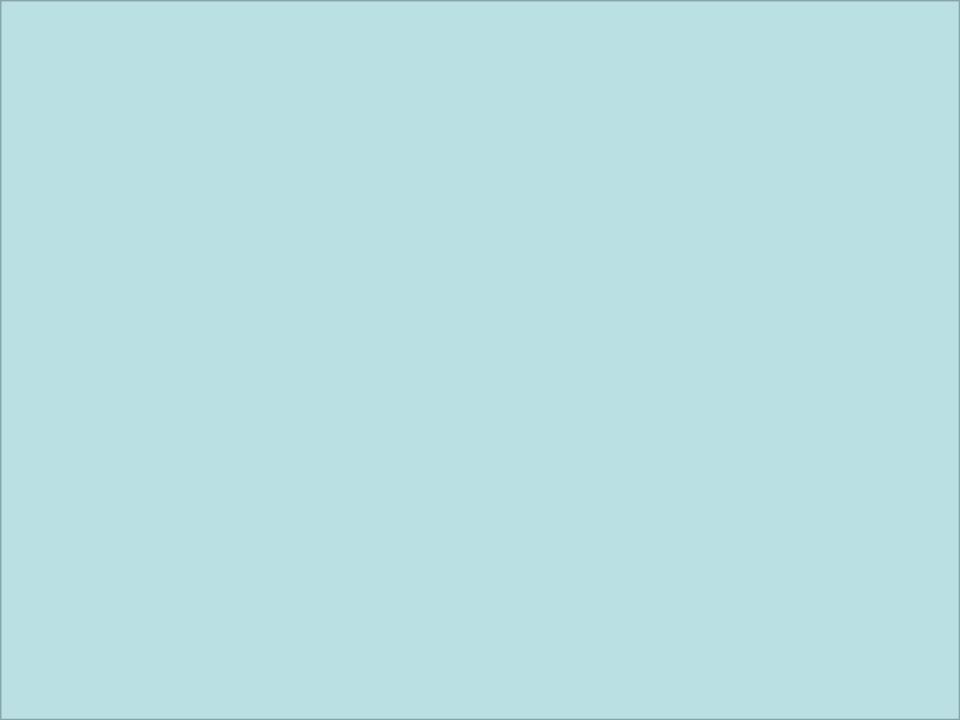


Obr. 1 Model potenciální bariéry uvnitř povrchové krystalové vrstvy (bez plynů)

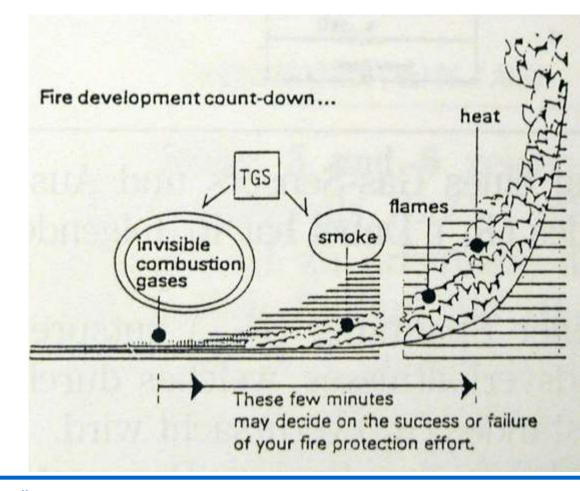


Obr. 2 Model potenciální bariéry uvnitř povrchové krystalové vrstvy (přítomnost plynů)





- Základní principy jsou známé ze 60. let, kdy byl vyvinut na základě sintrovaného SnO<sub>2</sub> firmou Figaro v Japonsku senzor plynů, známý jako TGS (Taguchi Gas Sensor).
- Využívají se pro detekci reaktivních hořlavých a výbušných plynů, ale také i jedovatých průmyslových par a plynů (H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>, CO, NOx, H<sub>2</sub>S, AsH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>).

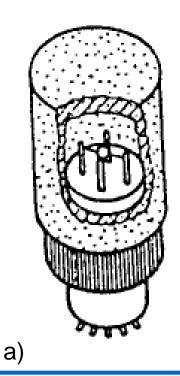


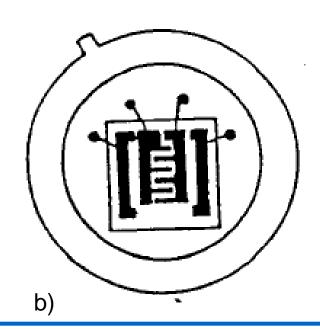


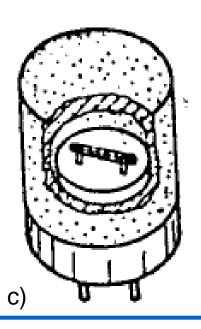
## Senzory se změnou vodivosti: Příklady senzorů VŠCHT

### Některé typy oxidových senzorů vyrobené na VŠCHT Praha

- a) perličkový senzor na CH₄ a hořlavé plyny a páry,
- b) senzor na NH<sub>3</sub> a nižší aminy,
- c) plošný senzor na H<sub>2</sub> a CO na Si podložce









## Senzory se změnou vodivosti: Výhody, nevýhody

#### **O** Výhody:

- vysoká citlivost
- jednoduchost konstrukce, a tím i nízká cena
- možnost miniaturizace
- relativně jednoduchá technologie
- slučitelnost s elektronickými součástkami a integrovanými obvody

#### **8** Nevýhody:

- malá dlouhodobá stabilita
- malá selektivita



## Senzory se změnou vodivosti: TGS - Návrhové součásti

## Nejčastěji používané oxidy kovů pro přípravu polovodivých senzorů plynů dle konkrétních aplikací

U polovodivých senzorů plynů závisí schopnost detekce na volbě konkrétního materiálu citlivé vrstvy a jeho schopnosti interagovat s detekovaným plynem. V tab. jsou uvedeny preferované polovodivé materiály pro konstrukci polovodivých senzorů plynů dle konkrétních aplikací

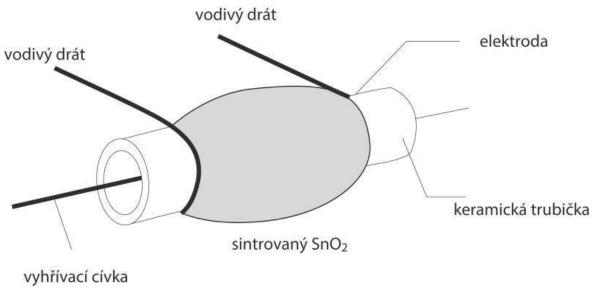
Detekovaný plyn	Preferovaný citlivý materiál pro konkrétní aplikaci	
Redukující plyny (CO; H <sub>2</sub> ; CH <sub>4</sub> )	SnO <sub>2</sub> ; CTO; Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ; In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
Oxidující plyny (O3; NOX; Cl2)	In2O3; WO3; ZnO; TiO2	
H2S; SO2	SnO2/CuO; SnO2/Ag2O	
NH3	WO3; MoO3; In2O3	
CO2	SnO2/La2O3; Al2O3/V2O5; BaTiO3/CuO; BaSnO3	
Alkoholy	La2O3/In2O3; La2O3/SnO2; In2O3/Fe2O3	
02	Ga2O3; SrTiO3; SrTiFeO3; TiO2; Nb2O5; ZnO	
VIhkost	In2O3/SiO2; TiO2/MgCr2O4; SrTiO3; LaFeO3	
H2	Sb2O5; BaCeO3; BaCeO3/Gd; ZrO2/Y	

KOROTCHENKOV, Ghenadii. Handbook of Gas Sensor Materials Properties, Advantages and Shortcomings for Applications Volume Conventional Approaches. New York, NY: Springer New York, 2013. 442 s. ISBN 978-1-4614-7164-6.

## Senzory se změnou vodivosti: TGS – typické struktury

#### Typické struktury senzorů - TGS

Jedním z prvních komerčně úspěšných uspořádání polovodivých senzorů plynů byl Taguchiho senzor (TGS), který byl komercializován v roce 1970 a je dodnes úspěšně vyráběn firmou Figaro Inc., (JP). Taguchiho senzor sestává z Pt vyhřívací cívky umístěné v keramické trubičce. Tlustá vrstva porézního  ${\rm SnO_2}$  je nanesena přes tenkou vrstvu Pt tvořící elektrody umístěné na keramickém válci a poté žíhána při teplotě 650 °C pro získání potřebné krystalické struktury. Uspořádání Taguchiho senzoru lze vidět na obrázku. Typická pracovní teplota TGS s  ${\rm SnO_2}$  je 400 °C.

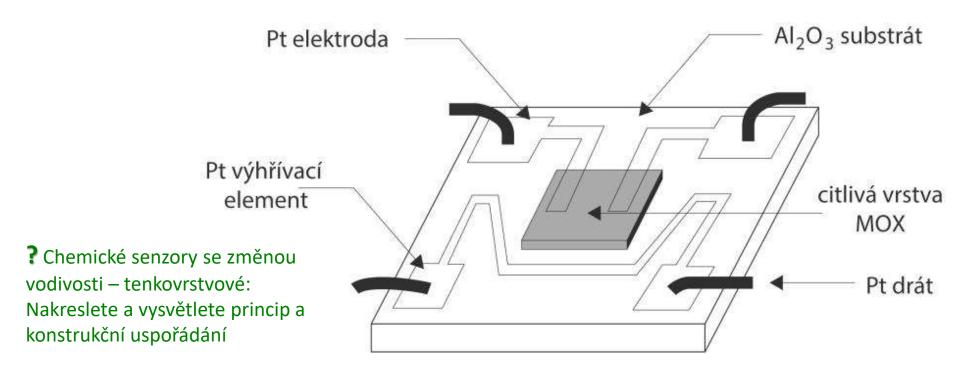


JAANISO, Raivo a Ooi Kiang TAN. *Semiconductor gas sensors*, Woodhead Publishing series in electronic and optical materials no 38. Sawston, Cambridge, UK: Woodhead Pub., 2013. ISBN 978-0-85709-236-6.

## Senzory se změn. vodivosti: TGS – tenké, tlusté vrstvy

#### Typické struktury senzorů – TGS dvouelektrodové, tenké i tlusté vrstvy

Součástí tohoto uspořádání ve většině případů je vyhřívací element převážně z Pt, který díky jeho vyšší závislosti rezistivity na teplotě často slouží současně i jako kontrolní senzor teploty citlivé vrstvy



Ing. Pytlíček, Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů, disertační práce FEKT, VUT v Brně 2017

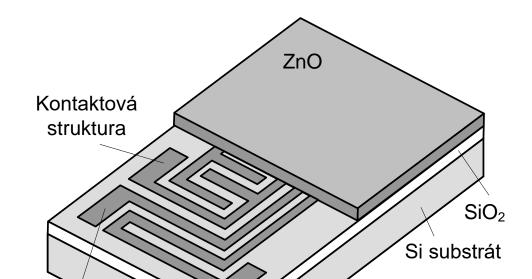
JAANISO, Raivo a Ooi Kiang TAN. *Semiconductor gas sensors*, Woodhead Publishing series in electronic and optical materials no 38. Sawston, Cambridge, UK: Woodhead Pub., 2013. ISBN 978-0-85709-236-6.

Zkou

ška

## Senzory se změnou vodivosti: TGS - tenkovrstvové

#### Horizontální konstrukční uspořádání



? Chemické senzory se změnou vodivosti – tenkovrstvové: Nakreslete a vysvětlete princip a konstrukční uspořádání

#### Nutné součásti senzoru:

- vyhřívací systém
- systém pro měření teploty
- funkční citlivá vrstva
- kontaktní struktura



Odporový

teplotní senzor

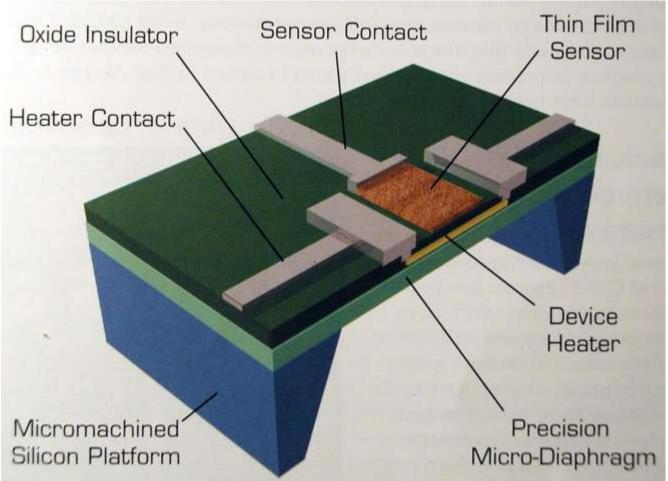
Vyhřívací

odpor

Zkou ška

## Senzory se změnou vodivosti: TGS - tenkovrstvové

Tenkovrstvový senzor 3,1 mm x 3,1 mm, vyrobený technologií mikrosystémového mikroobrábění



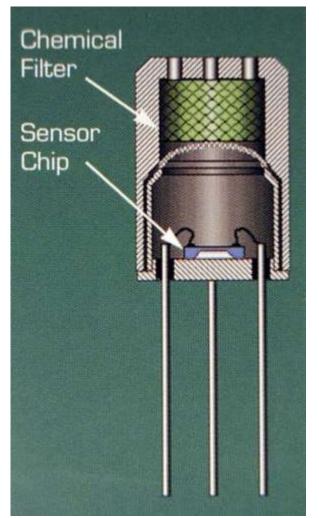
? Chemické senzory se změnou vodivosti – tenkovrstvové: Nakreslete konstrukční uspořádání

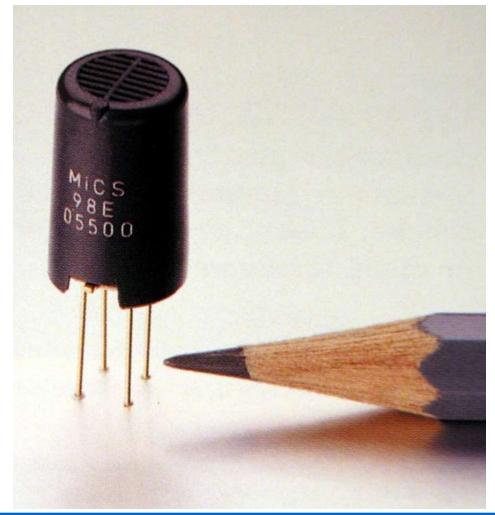
Zkou ška



## Senzory se změnou vodivosti: TGS - tenkovrstvové

#### Příklad zapouzdření senzoru



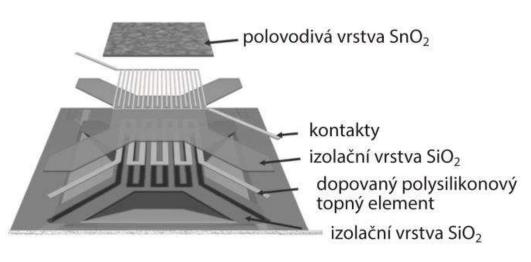


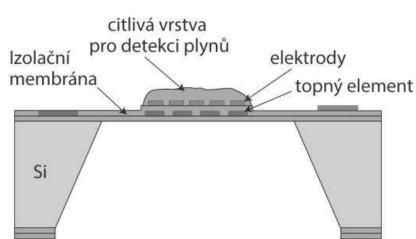
#### Typické struktury senzorů – TGS v MEMS provedení

Senzor plynů umístěný na tenké membráně s nízkou tepelnou kapacitou.

Úspora energie pro vyhřívání (umožňuje dlouhodobé bateriové napájení). Pro teplotu 300 °C postačí několik desítek mW, rychlost ohřevu desítky ms.

Rychlá změna teploty umožňuje využít detekční analytické metody založené na modulaci teploty a to i s více senzory umístěnými na jednom pouzdře.



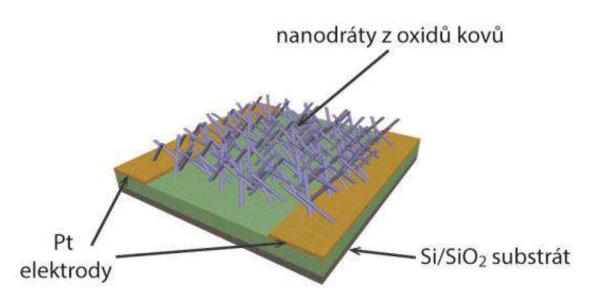


JAANISO, Raivo a Ooi Kiang TAN. *Semiconductor gas sensors*, Woodhead Publishing series in electronic and optical materials no 38. Sawston, Cambridge, UK: Woodhead Pub., 2013. ISBN 978-0-85709-236-6. .

## Senzory se změnou vodivosti: TGS – nanostruktury

#### Typické struktury senzorů – nanostrukturovaný povrch

- Nanostrukturovaný senzor plynů založený na oxidech kovů, jako je SnO2, ZnO, In2O3 a WO3 s N-typem vodivosti
- Typický příklad uspořádání senzoru plynů s citlivou vrstvou složenou z pole nanodrátků oxidů kovů.



Ing. Pytlíček, Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů, disertační práce FEKT, VUT v Brně 2017

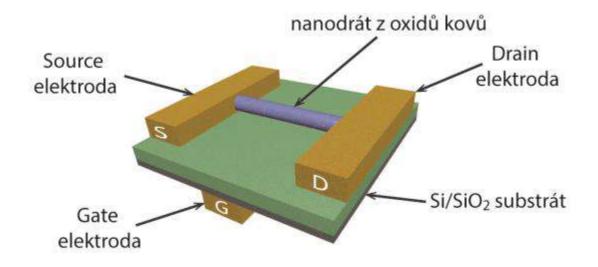
JAANISO, Raivo a Ooi Kiang TAN. Semiconductor gas sensors, Woodhead Publishing series in electronic and optical materials no 38. Sawston, Cambridge, UK: Woodhead Pub., 2013. ISBN 978-0-85709-236-6.



## Senzory se změnou vodivosti: TGS – nanostruktury

#### Typické struktury senzorů – nanostrukturovaný povrch

Uspořádání senzoru plynů s využitím jediného nanodrátku jako FET



Ing. Pytlíček, Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů, disertační práce FEKT, VUT v Brně 2017

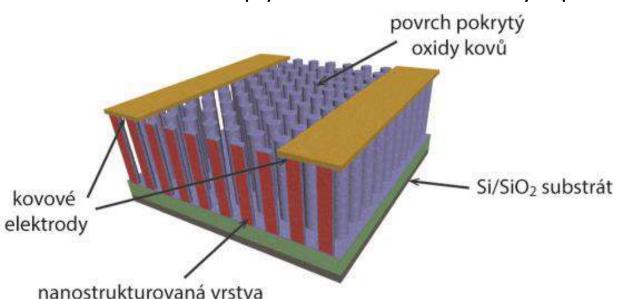
MEIER, D. C., S. SEMANCIK, B. BUTTON, E. STRELCOV a A. KOLMAKOV. Coupling nanowire chemiresistors with MEMS microhotplate gas sensing platforms. *Applied Physics Letters*, 2007, sv. 91, č. 6. DOI 10.1063/1.2768861. ISSN 0003-6951. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2768861

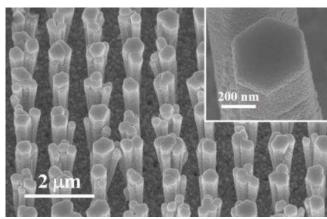


## Senzory se změnou vodivosti: TGS – nanostruktury

#### Typické struktury senzorů – nanostrukturovaný povrch

Uspořádaná pole nanostrukturovaných částic tvořící citlivou vrstvu lze připravit pomocí pokročilých nanolitografických technik. Na obrázku je schématické znázornění senzoru plynů s nanostrukturovaným povrchem

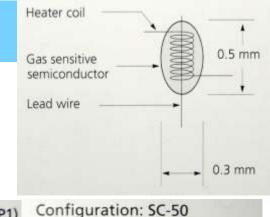


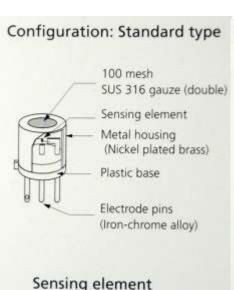


Ing. Pytlíček, Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů, disertační práce FEKT, VUT v Brně 2017

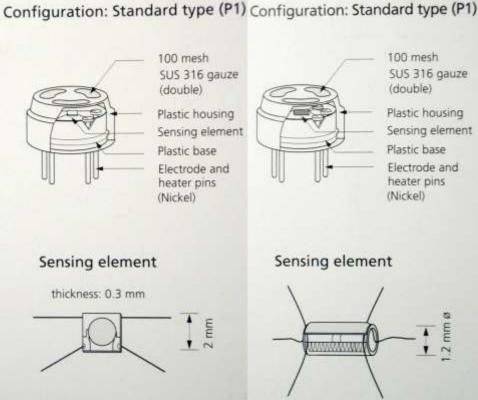
CHEN, J. J., K. WANG a W. L. ZHOU. Vertically Aligned ZnO Nanorod Arrays Coated with SnO2/Noble Metal Nanoparticles for Highly Sensitive and Selective Gas Detection. *IEEE Transactions on Nanotechnology*, 2011, sv. 10, č. 5, s. 968-974. DOI 10.1109/Tnano.2010.2091423. ISSN 1536-125X. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/5624638/

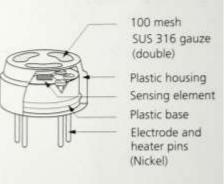


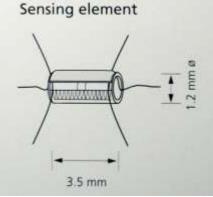


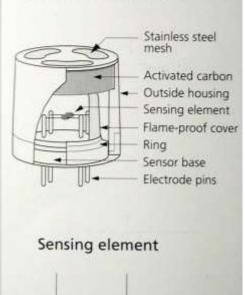






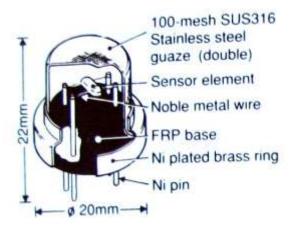


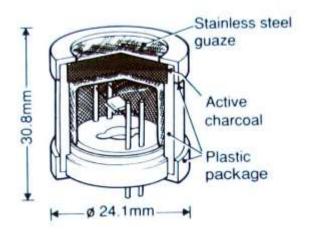


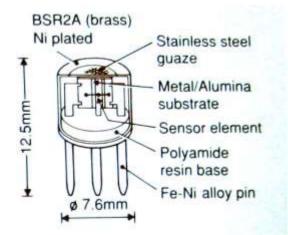


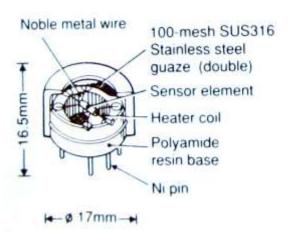
5 mm

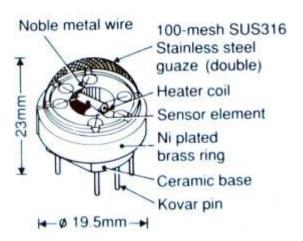


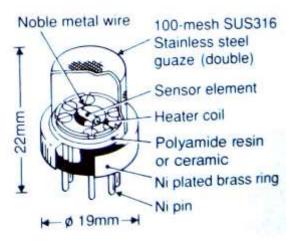














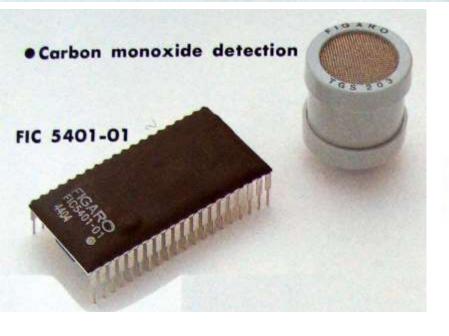
#### Product Code for FIGARO 2000 series Selection Target gas / Application Package type Technology Element type (Blank) Standard 10~19 Combustible gases (Blank) Standard S<sub>1</sub> Custom selection Printed semiconductor S2 20-29 Solvent vapour Pn Plastic Ann 3 30~39 Halocarbon gases Ceramic Cnn Classified Cn (Solid state electrolyte) 4 M1 40~49 Toxic gases Mn Metal can 5 5 50~59 Sulphide/amine odour Tn PE-tube n : numeric 6 60~69 Other gases D<sub>1</sub> (NDIR) 70~79 8 8 80~89 Cooking control 9 90~99

00~09 Air quality control

(1-,5-,8-Series)

0







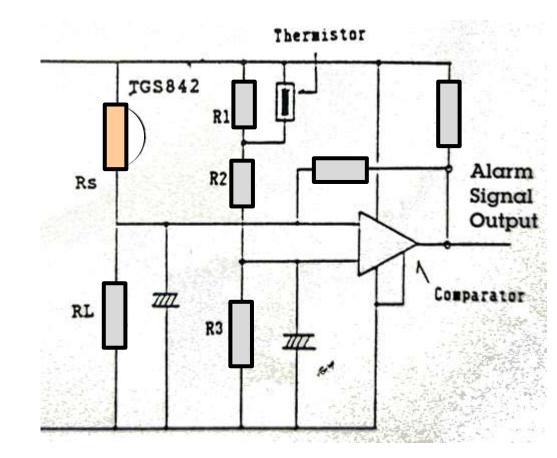


## Senzory se změnou vodivosti: TGS, vyhodnoc. signálu

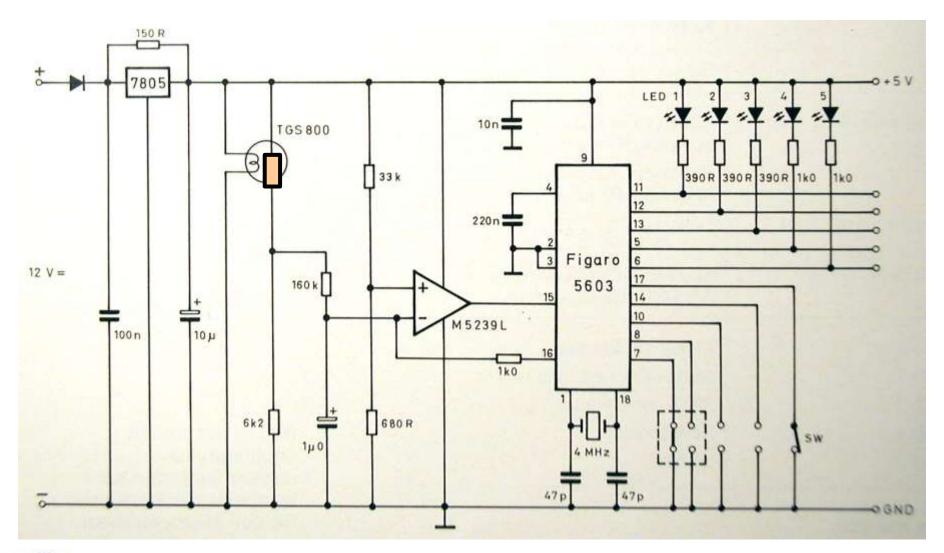
#### Princip:

Vyhodnocování signálu, tj. změny odporu senzoru využitím Wheatstoneova můstku

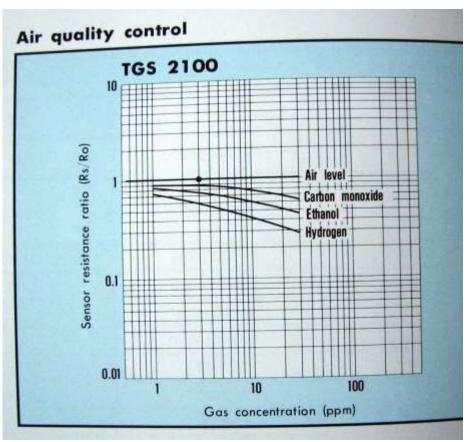
Rs představuje odpor senzoru TGS842, senzor je vyhřívaný proudem procházejícím senzorem Rs a RL

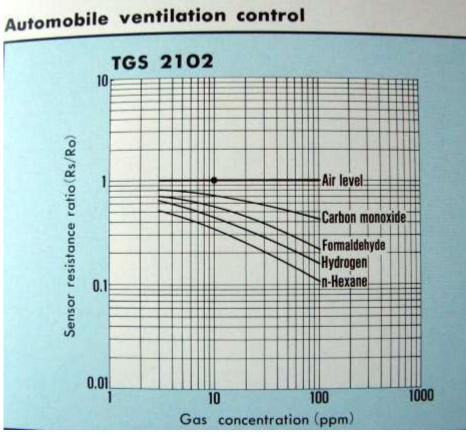


Vyhřívání TGS 800 je zde zobrazeno vyhřívací spirálou

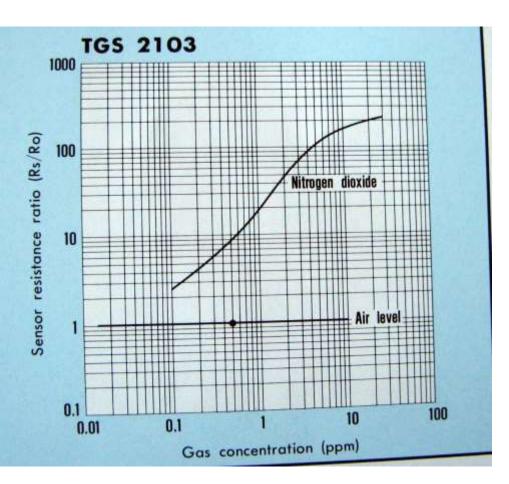


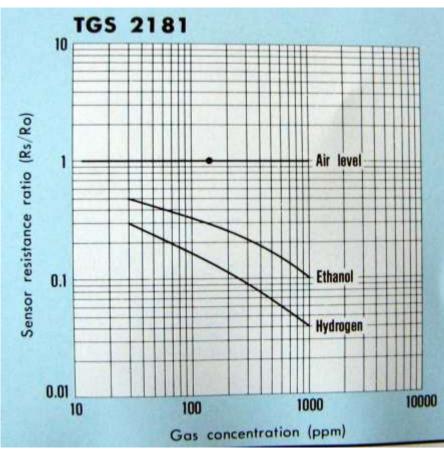




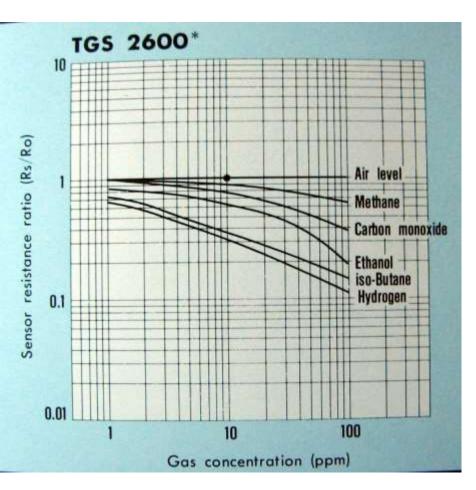


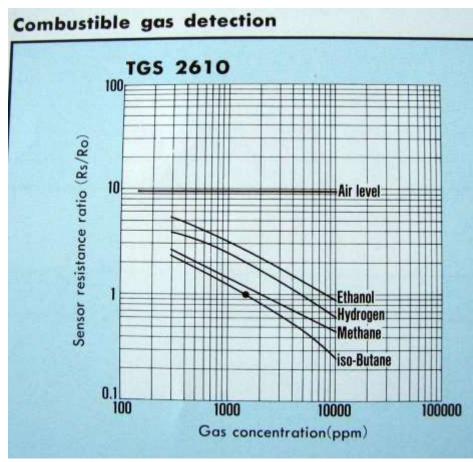




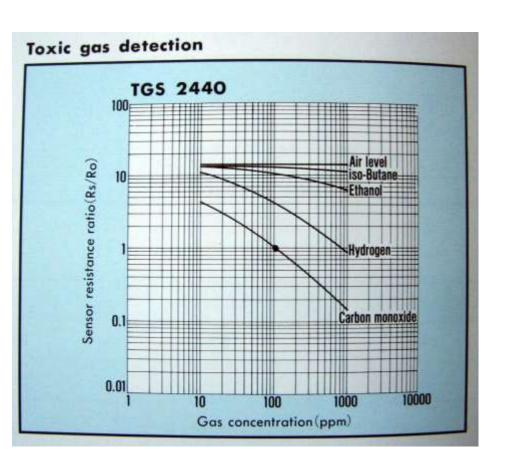














## Senzory se změnou vodivosti: Typy TGS senzorů

#### Použitelnost TGS senzorů

KATEGORIE	TYP	TYPICKY DETEKČNÍ ROZSAH
Spalitelné plyny	TGS109	LP-Gas, (propan, butan), 500~10000 ppm
	TGS109T	Přírodní plyn, 500~10000 ppm
	TGS813	Obecné spalitelné plyny
	TGS816	500~10000 ppm
	TGS842	Metan, propan, butan, 500~10000 ppm
	TGS815	Metan, 500~10000 ppm
	TGS821	Vodík, 50~1000 ppm
Toxické plyny	TGS203	Monoxid uhlíku, 50~1000 ppm
	TGS824	Amoniak, 30~300 ppm
	TGS825	Hydrogen síry, 5~100 ppm



## Senzory se změnou vodivosti: Typy TGS senzorů

#### Použitelnost TGS senzorů

Detekce organických rozpouštědel	TGS822	Alkohol, toluen
	TGS823	Xylen, atd. 50~5000 ppm
Chlorofluorokarbonát	TGS830	R-113, R-22, 100~3000 ppm
	TGS831	R-21, R-22
	TGS831	R-21, R-22, 100~3000 ppm
Detekce pachů	TGS501	Síra, 0,1~10 ppm
Ventilace	TGS100	Znečištění vzduchu, kouř, benzinové páry méně než 10 ppm
Vaření	TGS880	Těkavé plyny, páry z jídla (plyn, vlhkost, kouř a pach)
-	TGS883	Vlhkost, těkavé plyny a páry z jídla

# Senzory se změnou vodivosti: Aplikace



JÍDLO BYLO VÝBORNÉ ZEJMÉNA STABILIZATOR E250, BARVIVO E150, KYPŘÍCÍ LATKA E503 A DOBŘE PROPEČENÉ BYLY I EMULGATORY E471 A E322.



# Senzory se změnou kapacity (chemokapacitory)

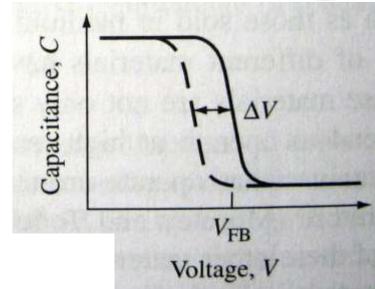


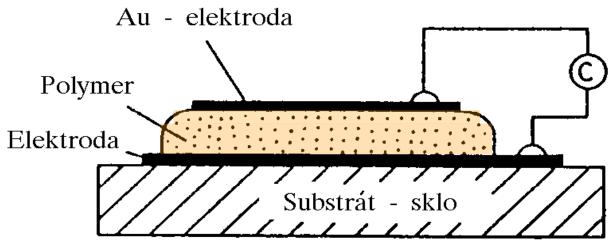
# Senzory se změnou kapacity: Princip činnosti



#### **Princip činnosti:**

Působením chemické látky (plynu) se mění dielektrická konstanta chemicky citlivé vrstvy.





? Chemokapacitory (Senzory se změnou kapacity): nakreslete a vysvětlete princip činnosti



# Senzory se změnou teploty Pyrometrické Kalorimetrické



# Senzory se změnou teploty: Pyroelektrické

Detekce tepla (změna teploty) uvolněného nebo absorbovaného při chemické reakci.

Typy mikrosenzorů:

pyroelektrické

kalorimetrické

#### a) Pyroelektrické senzory

- pyroelektrický jev pyroelektrické materiály s tepelnou polarizací materiálu
- Typický materiál LiTaO<sub>3</sub>
- Rozlišení až 10<sup>-5</sup> °C.



# Senzory se změnou teploty: Kalorimetrické

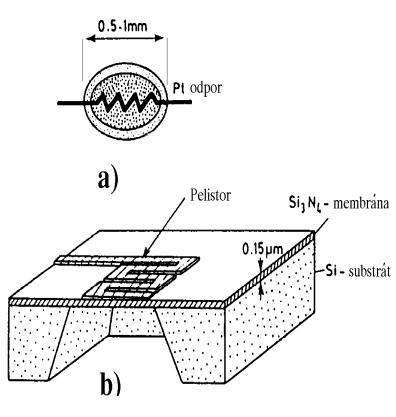
#### b) Kalorimetrické senzory

- koncentrace plynů se měří jako uvolněné teplo při řízené chemické reakci mezi senzorem a plynem
- Pro dosažení pracovní teploty, při které dochází k požadované reakci, je potřeba použít katalyzátor
- Měření změny teploty např. termočlánek, termistor
- **Vyhodnocení změny odporu** senzoru vlivem teploty zapojení dvou stejných senzorů do Wheatstoneova můstku

# Senzory se změnou teploty: Kalorimetrické

#### Příklad - pelistor

- Pelistor je miniaturní kalorimetr používaný pro měření tepla, které se uvolňuje při oxidaci spalitelných plynů.
- Struktura klasického pelistoru skleněná
  perlička o průměru asi 1 mm, kterou prochází
  Pt rezistor (vyhřívání) a na které je naneseno
  thorium s paládiem (funkce katalyzátoru)
- Pt spirála ohřívá katalický materiál na jeho pracovní teplotu a působí jako jeden element Wheatstoneova můstku.
- Vyhodnocení změny odporu senzoru vlivem teploty - většinou zapojením dvou stejných senzorů do Wheatstoneova můstku (referenční bez katalytické vrstvy a měřicí.



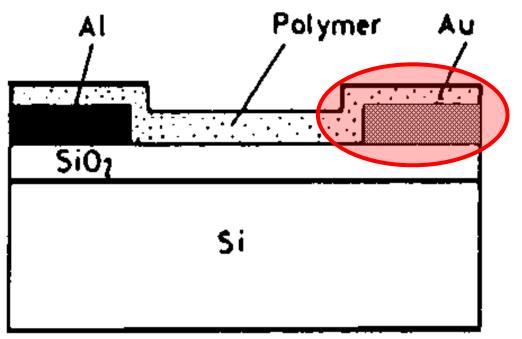


# Chemodioda, Chemotranzistor



# **Chemodioda: Princip činnosti**





Organická Schottkyho dioda

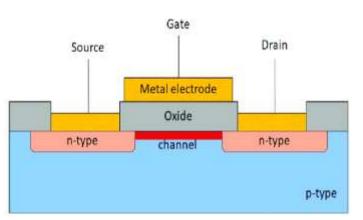
**?** Chemodioda: nakreslete a vysvětlete princip činnosti

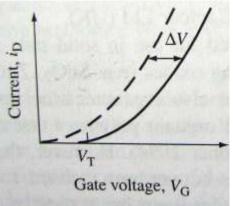
- U Schottkyho pn přechodu se projevuje citlivost elektrických charakteristik na působení chemické veličiny (plynu)
- pro Schottkyho diodu lze použít kovovou elektrodu (např. Pt) a oxidovou elektrodu (TiO2, ZnO).
- Organická Schottkyho dioda Činnost vodivých polymerů se mění při
  přítomnosti organických par jedna elektroda je z kovu, např. Au a druhá ptypu z polymerového polovodiče

# **Chemotranzistor (FET): Princip činnosti**



- Některé fyzikální parametry v rovnicích popisujících chování tranzistoru
   MOS, zejména proud kanálem I<sub>D</sub> (popř. napětí na hradle U<sub>G</sub>) jsou závislé na vlivech okolního prostředí, lze využít jako senzorů.
- Všechny jsou na Si substrátu se source a drain realizovaným difúzí a pokrytou tenkou nebo silnou vrstvou oxidu.
- Všechny typy se realizují standardními MOSFET technologiemi.
- Většina variant MOSFET mikrosenzorů plynů se liší pouze technologickými změnami na hradle.





? Chemotranzistor MOS: nakreslete a vysvětlete princip činnosti, princip vyhodnocování informace, příklad struktury GASFET

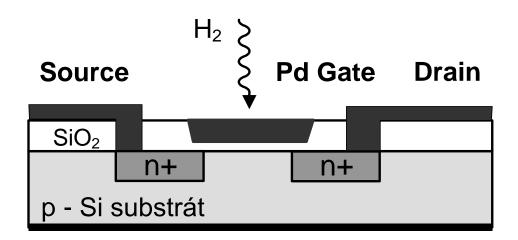


# **Chemotranzistor (FET): GASFET**



#### GASFET - senzor plynů

Molekulární H<sub>2</sub> z plynné atmosféry je adsorbován na vnějším povrchu hradla a katalyticky rozložen Pd na jednotlivé vodíkové atomy



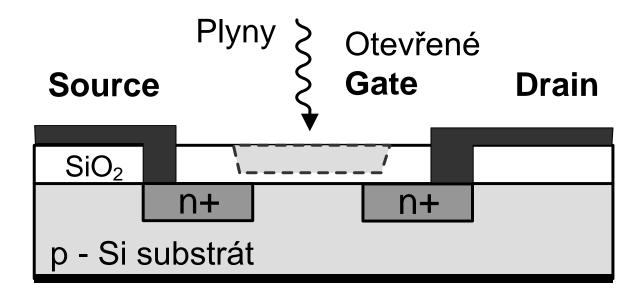
? Chemotranzistor MOS: nakreslete a vysvětlete princip činnosti, princip vyhodnocování informace, příklad struktury GASFET



# **Chemotranzistor (FET): OGFET**

#### **OGFET** - senzor plynů (The Open Gate FET)

silná závislost proudu I<sub>D</sub> na parciálním tlaku okolních polárních (např. vody, metanolu), i nepolárních plynů

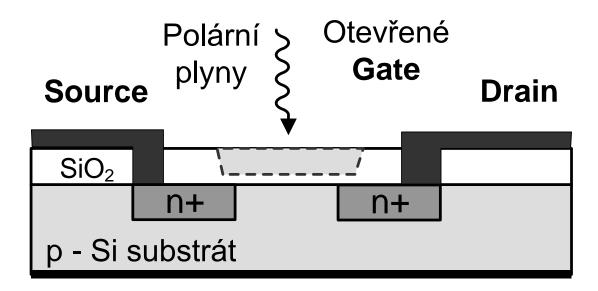




# **Chemotranzistor (FET): ADFET**

#### **ADFET** - senzor polárních plynů (The Adsorption FET)

- Tento typ je patentovaná verze OGFETu. Rozdíl je v definované tloušťce oxidu (maximálně 5 nm)
- Tím je zajištěno, že je ADFET sensitivní ke všem druhům plynů, které mají stálý dipólový moment (např. H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, HCl, CO, NO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>)

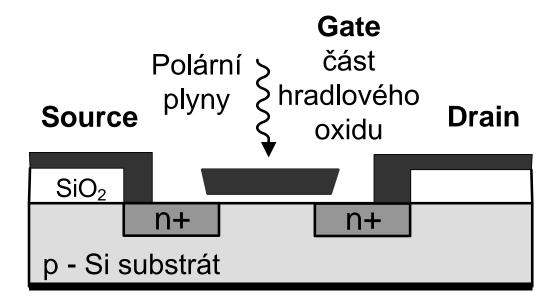




# **Chemotranzistor (FET): SASFET**

#### SAFET - senzor polárních plynů (The Surface Accessible FET)

- Modifikovaná verze ADFETu.
- Hradlo se skládá částečně ze vzduchové mezery vytvořené podleptáním hradla.
- SAFET je opět citlivý na polární plyny jako H<sub>2</sub>O, aceton a alkohol.

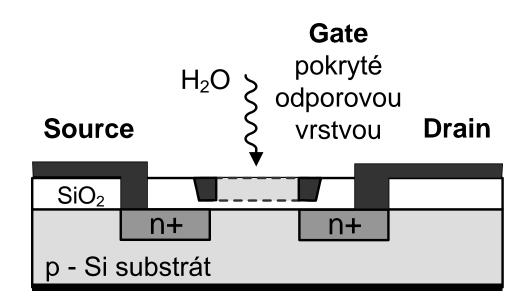




# **Chemotranzistor (FET): CFT**

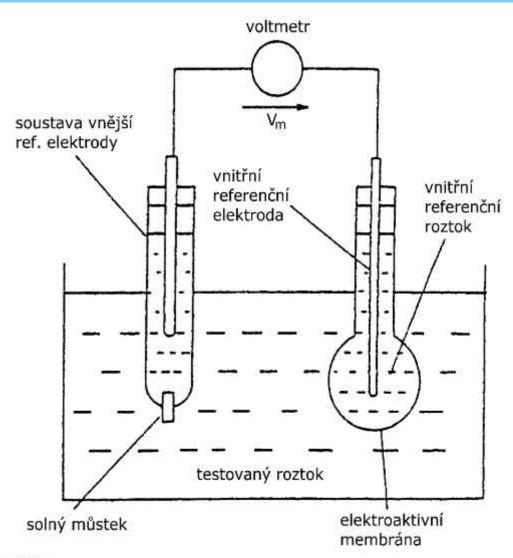
#### **CFT** - senzor plynů (The Charge Flow Transistor)

- Odpor materiálu je závislý na okolním prostředí (např. vlhkosti), potom časové zpoždění je úměrné vnějším parametrům.
- K detekci vlhkosti, plynů či kouře jsou používány různé polymerové filmy nebo naprašované sklo.





# Konvenční membránové iontově selektivní elektrody (ISE) pro měření pH



#### Princip činnosti

- Hlavní senzorový proces probíhá na rozhraní mezi vnějším povrchem membrány a testovaným roztokem
- Přenos náboje mezi roztokem a povrchovou vrstvou membrány vyvolává na rozhraní změnu potenciálu
- Princip využitý pro ISFET



# Iontově citlivý chemotranzistor MOS: ISFET

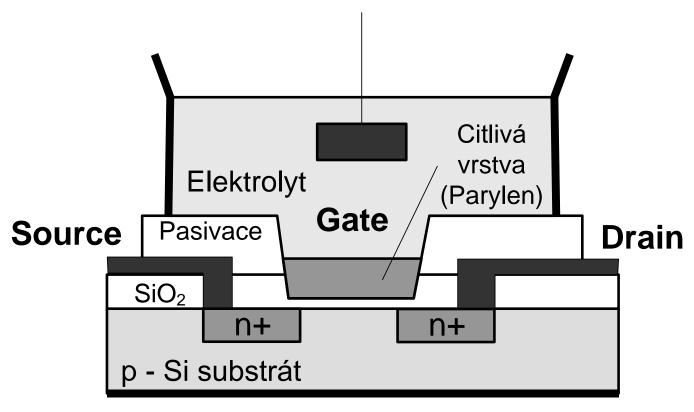
ISFET - senzor pH, iontů (The Ion Sensitive FET), potenciometrický způsob měření 25  $U_{DS} = 50 \text{ mV}$ 20  $I_{DS}(\mu A)$ 15 pH=10 10 pH=4 рH=7 5 0 Referenční -5 elektroda 0,2 0,4 8,0 0 0.6 Iontově citlivá U<sub>GS</sub> (V) vrstva SiO2, Ta2O5 Source Elektrolyt **Drain** Gate Pasivace Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> SiO<sub>2</sub>  $U_{\text{DS}}$ p Si substrát n - Kanál



# Iontově citlivý chemotranzistor MOS: REFET

#### **REFET** - senzor iontů (The Reference FET)

- Oxid je upraven tak, že je maximálně potlačena pH sensitivita.
- Tuto strukturu lze použít jako referenční ISFET v diferenčních měřících obvodech.

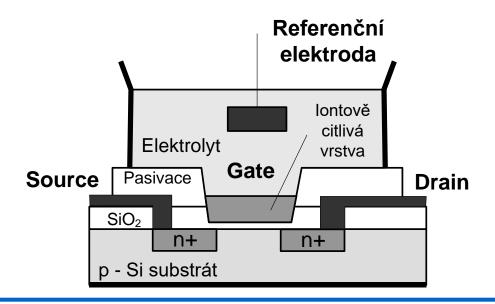




# Iontově citlivý chemotranzistor MOS: CHEMFET

#### **CHEMFET** - senzor iontů

- Jedná se o variantu ISFET s přídavnou krycí vrstvou (organická membrána), která je citlivá jen na určité ionty.
- Protože má membrána vodivé vlastnosti, není tloušťka přídavné vrstvy tak kritická jako u izolantu (snazší výroba).
- Kritický bod výroby je zde v připojení membrány na tranzistor.





# Iontově citlivý MOS: ENFET, IMFET, BIOFET

- ENFET senzor iontů modifikace CHEMFETu
- IMFET senzor antigenů
- **BIOFET** senzor chemických a biochemických látek

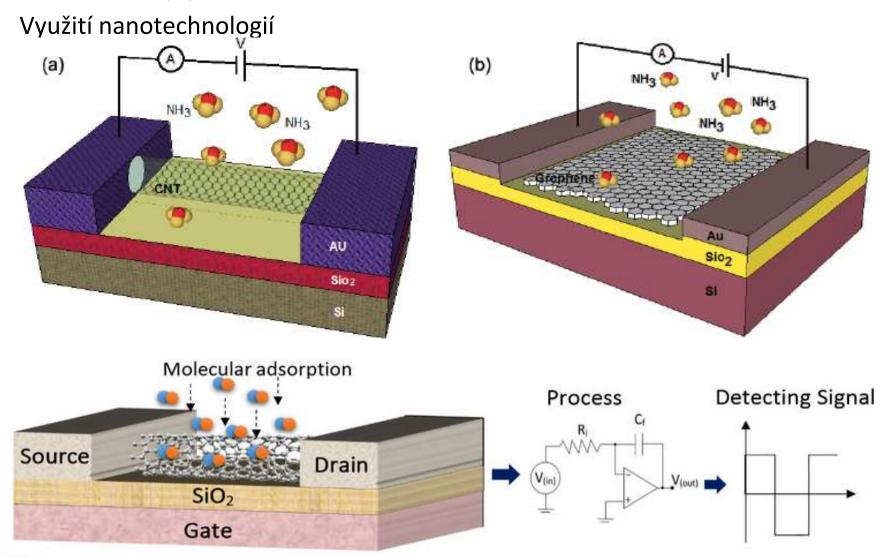
#### **BIOFET** - senzor chemických a biochemických látek (Biological FET)

- V případě BIOFET je chemický konvertor nahrazen biochemickým nebo bioreaktorem, který obsahuje různé druhy biologicky aktivních látek, včetně bakterií, celých buněk a živých tkání.
- Biologický reaktor si můžeme představit jako biologický receptor, který může velice selektivně monitorovat chemické nebo biochemické látky.
- Výzkum je teprve v počátcích, ale předpokládá se jeho velký rozvoj.



# **Chemotranzistor (FET): GASFET**

#### GASFET - senzor plynů





# Gravimetrické, IR, fotoionizační, elektrochemické, katalytické, optické vláknové



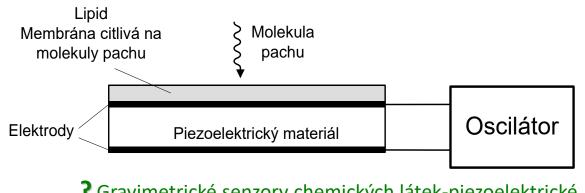
### Gravimetrické senzory chemických látek: Piezo hmotnostní

#### Princip činnosti

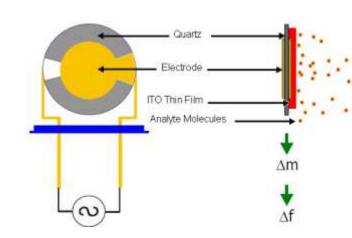
- Zkou ška
- je založen na změně hmoty při chemické reakci citlivého materiálu mikrosenzoru s
  chemickou veličinou.
- Tyto malé změny ve hmotě mohou být měřeny např. pomocí mikrovah pracujících na piezoelektrickém nebo SAW principu.

#### a) Piezoelektrický hmotnostní chemický mikrosenzor

- Vysoká citlivost v porovnání s ostatními typy chemických mikrosenzorů, je vhodný pro použití do 50 °C.
- Křemenný výbrus (10 MHz), na kterém je nanesena vrstva vhodného absorbentu.
- Při změně hmoty o  $\Delta m$  se frekvence oscilátoru změní o hodnotu  $\Delta f$



**?** Gravimetrické senzory chemických látek-piezoelektrické hmotnostní: Nakreslete a vysvětlete princip činnosti

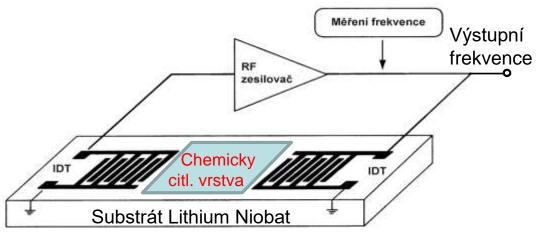




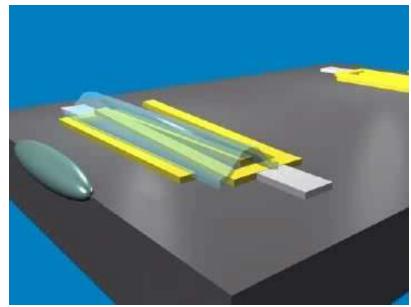
## Gravimetrické senzory chemických látek: SAW hmotnostní

#### b) SAW hmotnostní chemické mikrosenzory

- Pro vytvoření citlivé tenké vrstvy se používají polymery, které při reakci s
  chemickou veličinou mění svoji hmotnost.
- Pracovní frekvence (GHz) mnohem vyšší než u krystalových (10 MHz), dosahují vyššího rozlišení.
- Výběr chemicky citlivých vrstev určuje selektivitu mikrosenzoru.
- Chemický mikrosenzor vznikne umístěním selektivně citlivých vrstev (na různé plyny nebo páry) na povrch prvku SAW



**?** Gravimetrické senzory chemických látek-SAW hmotnostní: Nakreslete a vysvětlete princip činnosti





## Senzory chemických látek: Porovnávání tepelné vodivosti

#### **Princip**

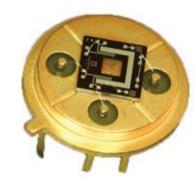
- Porovnání tepelné vodivosti vzorku s referenčním plynem (obvykle vzduch).
- Vyhřívaný termistor nebo Pt vlákno je v měřeném plynu, druhý identický měrný prvek je uzavřen v komůrce s referenčním plynem.
- Pokud je tepelná vodivost měřeného plynu vyšší než referenčního plynu, teplota měrného prvku se sníží (a naopak).
- Změna teploty vede ke změně elektrického odporu R (měření např. v můstku).

#### **Výhody**

- Vhodný pro binární směsi
- Vysoká citlivost u plynů s vyšší tepelnou vodivostí (He, H<sub>2</sub>, Ne, CH<sub>4</sub>)
- Rychlá odezva

#### **8** Nevýhody

- Výstupní signál značně ovlivňuje změna okolní teploty
- Nepoužitelný pro vícesložkové směsi plynů
- Přítomné plyny s nižší tepelnou vodivostí než vzduch způsobují interference
- Plyny s relativní tepelnou vodivostí blízkou 1 jsou neměřitelné (CO, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>)





# Senzory chemických látek: IR senzor

#### **Princip**

- Infračervený detektor (IR) využívá schopnosti plynů se dvěma nebo více atomy (např. oxid uhličitý, metan) absorbovat infračervené záření (IR).
- Plyn je v IR senzoru detekován měřením absorpce na určité frekvenci IR záření, která odpovídá vibraci nebo rotaci molekulární vazby mezi rozdílnými atomy.
- S nárůstem koncentrace měřeného plynu se snižuje úroveň výstupního signálu z IR senzoru (přibližně logaritmická závislost).

#### Výhody

- senzory měří i v atmosféře bez přítomnosti kyslíku
- nejsou poškozovány katalytickými jedy
- varování při znečištění optiky
- kvalitní detektory pracují až do 80 % znečištění optiky
- dobrá selektivita

#### **8** Nevýhody

vyšší cena



# Senzory chemických látek: Fotoionizační detektor

#### **Princip**

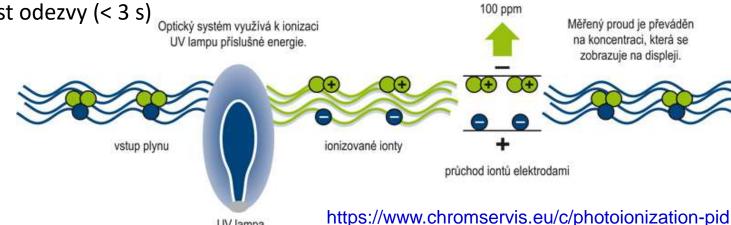
- Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu.
- U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV.
- Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje.
- <u>Vyhodnocování:</u> Senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu jako elektrický proud, zesílení proudu, zobrazení v jednotkách ppm nebo ppb.

#### **O** Výhody

- Nepodléhá vlivům teploty ani vlhkosti
- Jedním detektorem lze měřit široké spektrum látek
- Vysoká přesnost i při velice nízkých koncentracích
- Vysoká citlivost (jednotky ppb)
- Vynikající rychlost odezvy (< 3 s)</li>

#### **8** Nevýhody

 pro většinu sloučenin nízká selektivita





# Senzory chemických látek: Elektrochemický senzor

#### **Princip**

- Senzor má 2, 3 popř. 4 elektrody umístěné v gelovém elektrolytu.
- Prostor s elektrolytem a elektrodami je oddělen od okolí difúzní bariérou.
   Molekuly plynu projdou bariérou a reagují s elektrolytem.

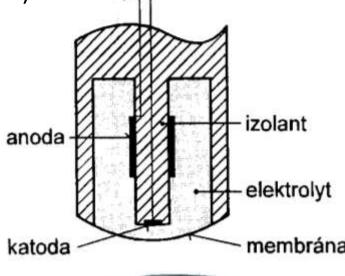
• <u>Vyhodnocování:</u> Na elektrodách dochází k oxidační a redukční reakci způsobující změnu potenciálu článku (roste s rostoucí koncentrací).

#### **OVÝ**

Pro "běžné" plyny spolehlivý, levný

#### **8** Nevýhody

- Dlouhá odezva (i minuty)
- Vysoká cena pro speciální plyny
- Možnost poškození vysokou koncentrací plynu
- Křížové interference (u senzoru ozonu se jedná i o vliv prouděním vzduchu, teploty a vlhkosti)





https://www.chromservis.eu/i/infrared/g/gas-principles



# Senzory chemických látek: Katalytický senzor

#### **Princip**

- Pellistor se skládá ze dvou Pt spirálek zalitých v Al perličkách a zapojených do Wheatsonova můstku.
- Jedna z perliček je impregnována speciálním katalyzátorem podněcujícím oxidaci hořlavých plynů (par), naopak druhá je upravená pro inhibici oxidace.
- Pt spirálkami prochází elektrický proud a zahřívají se na teplotu, při které dojde k oxidaci
  přítomných hořlavých plynů (par) na katalyzátoru.
- Oxidační proces dále zvyšuje teplotu hliníkové perličky s katalyzátorem, zahřívá platinovou spirálku a tím zvyšuje její elektrický odpor.

#### **O** Výhody

- Lineární závislost
- Levný a stabilní
- Vysoká rychlost odezvy (< 10 s)</li>
- Rozsah pracovní teploty -40 až +60°C

#### **8** Nevýhody

- Náchylnost na otravu katalyzátoru a tím snížení citlivosti
- Vyžaduje atmosféru s obsahem minimálně 10 % kyslíku
- "Otrávený" pellistor dává signál jako při nulové koncentraci, proto je nutno ho ověřovat kalibračním plynem
- Vyšší energetická náročnost

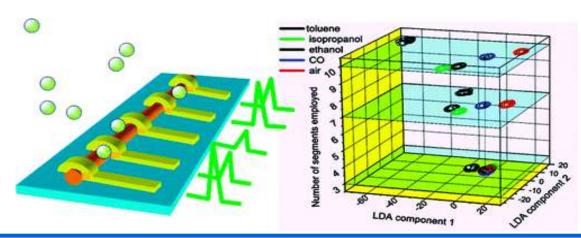


https://www.chromservis.eu/i/pellistor/g/gas-principles



# Senzory chemických látek: Elektronický nos

- Jako elektronický nos je označován chemické senzor umožňující současnou detekci širokého spektra různých plynných chemických látek.
- <u>Realizace:</u> 1) buď elektronický čip obsahující pole nanostruktur z různých materiálů, 2) nebo čip s nanostrukturou různých tvarů, rozměrů a teplotních gradientů (technologie KAMINA).
- adt 1) Různé "nanomateriály", např. nanovodiče z In2O3, SnO2 a ZnO doplněné jednovrstvými uhlíkovými nanotrubičkami (SWNT). Každý snímací nanoprvek reaguje na odlišné chemické látky. Integrovaná MEMS topná destička umožňuje individuální a přesné řízení teploty pro každý senzor, čímž vytváří druhý rozlišovací faktor. Senzor prokazuje dobrou rozlišovací schopnost pro různé chemické látky. Náročný na výrobu, velmi drahý.
- adt 2) Pole nanovodičů pouze ze stejného materiálu, například SnO2, ale lišící se různými délkami a průměry. Tím se dosahuje selektivní snímání různých chemických látek, řešení výrazně vhodnější pro komerčních senzory.





# Senzory chemických látek: Optické vláknové senzory

- Aktivní využívají modulaci optického záření přímo ve vlákně. Sorbent nanesený přímo na jádru vlákna ovlivňuje přenosové charakteristiky vlákna.
- <u>Pasivní</u> používají vlákna pouze k přenosu optického záření k místu měření a odtud k detektoru záření

#### Princip činnosti aktivních OVS

- činnost je založena na změně intenzity záření (amplitudová modulace)
- využívají se absorpční, reflexní nebo fluorescenční metody

#### 2 základní principy

- a) OVS s využitím evanescentní vlny na povrch vlákna jsou nanášeny některé polymery. Nevýhodou je jejich špatná přilnavost, reprodukovatelnost a citlivost.
- b) OVS s pórovitým jádrem na pórovitý skelet je navázaný vhodný reagent modulující optické záření, jsou značně selektivní.

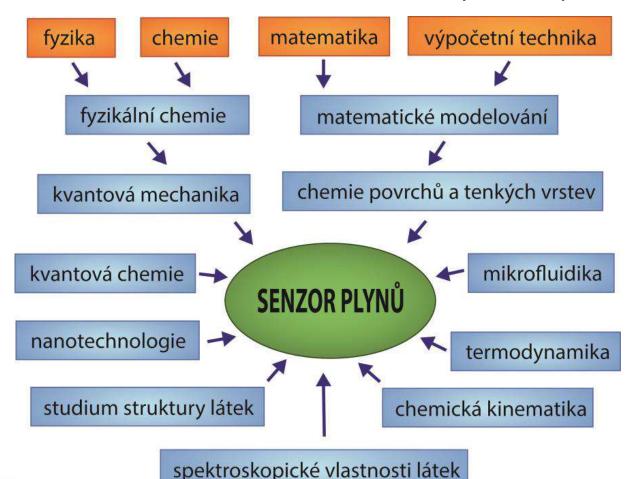
Poznámka - jednoduchá konstrukce, malá cena a vysoká citlivost



## Senzory plynů: Návrhové součásti

Návrh chemických nanostrukturovaných senzorů plynů

Uplatnění nanotechnologií, interdisciplinarita řešení, nanostruktury, kombinace značného množství vědeckých disciplín



Ing. Pytlíček, Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů, disertační práce FEKT, VUT v Brně 2017



# Senzory chemických látek: Legislativa

Detekce a analýza plynů / Legislativa / Normy

#### **Normy**

**ČSN EN 61779-1** 

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek.

Norma je českou verzí evropské normy EN 61779-1:1998. Tato část normy stanoví všeobecné požadavky na konstrukci a zkoušení a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v plynujících dolech s methanem.

#### **ČSN EN 50244**

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu.

Norma ČSN EN 50244 má poskytnout návod pro instalaci detektory hořlavých plynů v obytných budovách, jejich výběr, použití a údržbu. Je rovněž zaměřena na kohokoliv, kdo může dodávat detektory plynů jejich následnou instalaci kompetentní osobou podle národních předpisů tak, aby poskytnuté rady odpovídaly dobré technické praxi.



# Senzory chemických látek: Legislativa

#### Detekce a analýza plynů / Legislativa / Zákony a prováděcí předpisy

#### Zákony a prováděcí předpisy

Přehled zákonů, nařízení vlády a vyhlášek České republiky z oblasti detekce plynů:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (nahrazuje NV č. 178/2001 Sb.).

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

**Vyhláška 6/2003 Sb.** upravující limity koncentrací vybraných plynů ve vnitřím prostředí staveb

**Zákon č. 59/2006 Sb.** o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.



# Senzory chemických látek: Vlastnosti plynů

Tabulka s nejběžnějšími plyny a některými daty, jako je název, molekulový vzorec, CAS číslo, dolní mez výbušnosti a nejběžnější vlastnosti.

Název plynu	Vzorec	CAS	DMV % obj.	Vlastnosti
Amoniak (čpavek)	NH <sub>3</sub>	7664-41-7	15	bezbarvý, čpavý zápach
Arsenovodík (arsan)	AsH3	7784-42-1	х	bezbarvý, může mít zápach po česneku nebo rybě
<u>Bróm</u>	Br2	7726-95-6	х	odpařující se červeno hnědá kapalina, s čpavým zápachem
Diboran	B2H6	19287-45-7	х	bezbarvý
Ethylenoxid (oxiran)	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	75-21-8	2,6	bezbarvý hořlavý plyn příjemné sladké vůně
Fluor	F2	7782-41-4	х	zelenožlutý plyn, velmi reaktivní
Fluorovodík	HF	7664-39-3	х	vodný roztok fluorovodíku, bezbarvý, dýmající, silně leptající
Fosfan	PH <sub>3</sub>	7803-51-2	х	bezbarvý, bez zápachu, typický zápach technického fosfanu je po rybině nebo česneku a je způsoben nečistotami
<u>Chlór</u>	Cl2	7782-50-5	х	žluté zabarvení, zápach po dezinfekci
Kyanovodík	HCN	74-90-8	5,4	bezbarvý plyn nebo světle modrá kapalina, intenzivní pach hořkých mandlí
Kyslík	O <sub>2</sub>	07782-44-7	х	bezbarvý, bez zápachu
Metan	CH <sub>4</sub>	74-82-8	4,4	bezbarvý, bez zápachu
Oxid dusičitý	NO2	10544-72-6	х	žlutohnědá kapalina, červenohnědý plyn
Oxid dusnatý	NO	10102-43-9	х	bezbarvý, paramagnetický, za přítomnosti vlhkosti leptající
Oxid chloričitý	CIO <sub>2</sub>	10049-04-4	х	oranžový plyn
Oxid siřičitý	SO <sub>2</sub>	7446-09-5	х	bezbarvý, štiplavě páchnoucí
Oxid uhličitý	CO <sub>2</sub>	124-38-9	х	bezbarvý, bez zápachu (ve vyšších koncentracích je cítit sodová voda)
Oxid uhelnatý	СО	630-08-0	10,9 (při 18°C)	bezbarvý, bez zápachu
Sulfan (sirovodík)	H <sub>2</sub> S	7783-06-4	4,0	bezbarvý, zápach po zkažených vejcích
Vodík	H2	1333-74-0	4,0	bezbarvý, bez zápachu



# Otázky

- Chemické senzory se změnou vodivosti (chemoodpor), TGS: Nakreslete a vysvětlete princip činnosti, elektronické zapojení pro vyhodnocování informace
- 2. Chemické senzory se změnou vodivosti tenkovrstvové: Nakreslete a vysvětlete princip a konstrukční uspořádání
- 3. Chemokapacitory (Senzory se změnou kapacity): nakreslete a vysvětlete princip činnosti
- 4. Chemodioda: nakreslete a vysvětlete princip činnosti
- 5. Chemotranzistor MOS: nakreslete a vysvětlete princip činnosti, princip vyhodnocování informace, příklad struktury GASFET
- 6. Gravimetrické senzory chemických látek-piezoelektrické hmotnostní: Nakreslete a vysvětlete princip činnosti
- 7. Gravimetrické senzory chemických látek-SAW hmotnostní: Nakreslete a vysvětlete princip činnosti

